



Рис. 1. Схема внутренней оснастки вакуумной камеры модернизированной установки УВН-2М:
 1 – оптический датчик МКУРГ; 2 – магнетрон; 3 – подложкодержатель;
 4 – ИК-нагреватель; 5 – система вращения; 6 – заслонка; 7 – ионный источник

Fig. 1. Scheme of the internal equipment of the vacuum chamber of the modernised UVN-2M facility:
 1 – optical sensor of modular gas flow control complex; 2 – magnetron; 3 – substrate holder;
 4 – IR heater; 5 – rotation system; 6 – damper; 7 – ion source